



LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS

Tiene el honor de invitar a Vd. a la Sesión Pública que se celebrará para dar posesión de una plaza de Académico Numerario al

ILMO. SR. D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ-ELIPE

Quien leerá su discurso sobre

“GEOMETRÍA, SIMETRÍA Y OTRAS COSAS SUTILES EN EL PROCESADO SUPERFICIAL DE MATERIALES”

Y que será contestado por el

ILMO. SR. D. JAVIER FERNÁNDEZ SANZ
Académico Numerario

El acto tendrá lugar el jueves día 13 de Febrero de 2020, a las 19.00 horas,
en el Salón de Actos del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja
(Avda. Américo Vespucio, 49, 41092, Sevilla)
<https://www.ciccartuja.es/sobre-ciccartuja/como-llegar/>

El Presidente
Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés

El Secretario
Ilmo. Sr. D. Joaquín Rodríguez Vidal

Protocolo Académicos: Traje oscuro y medalla